⑩ 日本 園特 許 庁(JP) ⑪実用新案出願公開

匈公開 平成1年(1989)11月17日

② 公開実用新案公報(U) 平1-165184

Silet Ct 4

宁内整理委员

601	nt.	Ų.			ma, pylac 7			1713医注音与	@ M						
8	23	K	26/00 26/06				B	-7353-4E -7353-4E							
B	41 02	M F	5/24 1/133		320	3		6956-2H 7370-2H 事3	在請求	未請求	請求項	の数	4	(全	頁)
❷考案の名称 レーザマーカ															
					②実	麵	823 (53-62158							
					多出	願		53(1983)5月13日	3						
個考	案	. ‡	大	野			真	茨城県日立市久	大慈町4	026番地	株式全	社日3	7製	作所E	立研
9,			, , , ,			-		究所内							
②考	案	. ₹	4	原	ĺ		=	茨城県日立市グ	入慈町4	026番地	株式全	社日3	工製	作所E	立研
								兜所内							
⑦考	案	: 2	子 岩	木	;	育	栄	茨城県日立市	国分町 1	丁目:看	1号	株式会	社	日立事	作所
								国分工場内							
個考	寨	1	藤	本			実	茨城県日立市	国分町 1	【丁目1番	1号	株式会	会社	日立事	8作所
								国分工場内							

⑩出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑫代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

- 1. 考案の名称
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1. 外部から刻印すべきマークのパターン情報を与えた透過形被晶セルと、可視波長から近赤外波長までの波長範囲に属するレーザ光源から別とれる直線偏光レーザ光によつて前記透過形を照射する手段と、前記透過形被晶セルを照射する手段と、前記透過形を起ルの強制冷却手段と、前記透過形を透過したレーザ光を被加工面上に結像させる光学系とを含むレーザマーカにおいて、

前記透過形液晶セルの駆動方式に二端子非線 形素子、あるいは、三端子能動素子を使用し、 かつ、各素子の少なくともレーザ照射面側にレ ーザ反射膜を形成した透過形液晶セルを用いる ことを特徴とするレーザマーカ。

2.前記二端子非線形素子、あるいは前記三端子 能動素子と、各素子へ電位・信号を伝える走査 線、あるいは信号線の少なくとも一方のレーザ



1224

照射側に前記レーザ反射膜を形成した前記透過 形液晶セルを用いたことを特徴とする実用新案 登録請求の範囲第1項記載のレーザマーカ。

- 3. 液晶動作範囲以外の領域に対してレーザ光反射層を設けた前記透過形液晶セルを用いたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載のレーザマーカ。
- 4. 前記レーザ光反射膜の材質は金属薄膜あるいは多層誘電体層からなることを特徴とする実用 新案登録請求の範囲第1項記載のレーザマーカ。
- 3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案はパルスレーザを用いたワンショツトレーザマーカに係り、特に、ワンショツト毎に刻印 内容を変更できる被晶マスクマーカに関する。

〔従来の技術〕

レーザマーカの刻印用パターンマスク部に透過 形被晶セルを用いることは特開昭56-38888 号, 特開昭60-174671号,特開昭62-127710号公報に 記載されているが、いずれも、液晶セルの駆動方



法には言及されていない。

[考案が解決しようとする課題]

上記従来技術は、液晶動作時に非選択画器に誘起するクロストーク現象によるコントラスト低いの点について考慮がされておらず、高精細の印を行なうべく画素数を増やすことには限界がのた。また、レーザ照射時の液晶温度変化はクロストーク現象を助長するという問題があつた。

一般の液晶デイスプレーでは、クロストーク現象対策、さらには、高精細画面化のため、薄膜トランジスタに代表される能動素子を用いたアクティブマトリツクス方式が採用されているが、トランジスタ部のレーザ損傷があるため、そのままでは適応できない。

本考案の目的は、クロストーク現象を無くし、 高コントラスト刻印を可能としたレーザマーカを 提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的は、液晶セル各画素毎に設けられた二 端子素子、あるいは三端子受動素子をレーザ光よ



り保護することにより、レーザマーカ用液晶マスクとしてできるアクテイブマトリックス駆動方式を適用することにより達成される。

〔作用〕

本考案に係るレーザマーカは、上述のように、被品セルの各画素を駆動する素子にレーザ光が照射されないため、各素子の温度上昇を抑制し、破損することがない。従つて、一般デイスプレーリと、関発されているアクテイブマトリックス駆動方式の利点を、そのまま取り入れた液晶マスクを構成することができる。

〔実施例〕

以下、本考案の一実施例を第1図と第4図により説明する。

第4回において、1は可視から近赤外までの波 長範囲のなかに発振波長をもつパルスレーザであ り、YAGレーザに代表される。このパルスレー ザから射出される直線偏光のレーザ光2 (ここで はP偏光とする。) は、凹状および凸状のシリン ドリカルレンズを組み合わせたエキスパンダ3に



より拡大され、液晶マスク4に照射される。

液晶マスク4は、駆動・制御部5により動作し、 レーザ照射時の発熱を逃がすための冷却部(図示 せず)が設けられている。

液晶マスク4を通過したレーザ光6は、ビームスプリツタ7によつて、刻印用パターン情報を反映したP偏光レーザ光8と、非刻印用レーザ光9とに分離される。このうちP偏光レーザ光8は、 集光レンズ光学系10により被加工面11上に結像され刻印される。一方、非刻印用レーザ光9は 吸収体12に向つて吸収される。

液晶マスク4の構成を第1図により説明する。 液晶各画素毎に駆動させるスイツチ素子13は下ガラス基板14上に形成されており、下透明電極15への電位コントロールを行なつている。スパッチ素子13の液晶16側には保護17が設けされている。このうえにレーザ反射層18が設けてある。液晶16は挟み込むように上透明電極19を形成した上ガラス基板20を設ける。

本実施例によれば、スイツチ素子13に照射さ



れるレーザ光をレーザ反射層18により、矢印 21のように反射することができ、液晶マスク4 がレーザ光2にさらされた状態でも、スイツチ素 子13は損傷することなく安定動作が可能である。

本考案の第二の実施例を第2図を用いて説明する。本実施例では、レーザ反射層18が上ガラス 基板20個に形成されている。

本実施例によれば、反射レーザ光22が液晶 16内を通過しないため、レーザ光による液晶劣化を最小限にでき、液晶マスク4の寿命向上の効果がある。なお、上ガラス基板20,上透明電極19,レーザ反射層18の順に膜付けを行なった場合を取り上げているが、上透明電極19とレーザ反射層18の膜付け順番が逆となつても、その効果は変わらない。

本考案の第三の実施例を第3回を用いて説明する。透明電極により形成される画素電極23に対し、信号線21とゲート線25に接続されたスイツチ素子13が設けられた状態において、画素電極23以外の各線、スイツチ素子13をおおうよ



うにレーザ反射暦18を設けた。レーザ反射暦 18はスイツチ素子13を形成している下ガラス 基板4側、上ガラス基板20のいずれに形成され ていてもよい。

本実施例によれば、レーザ反射層18の面積が十分大きくできるので、製作費用が安く、また、上・下ガラス基板ずれの影響を受けにくいという効果がある。

レーザ反射層は使用するレーザ発掘波長により 決定されている。波長1.06 μmの場合、金属 薄膜であるならAg, Auが適している。また、 誘電体多層膜によつても高反射率が得られる。

以上の実施例では薄膜トランジスタに代表されるスイツチ素子、すなわち、三端子能動素子を用いた場合を示したが、ダイオード等の二端子非線形素子を用いても同様の効果は得られる。

[考案の効果]

本考案によれば、レーザマーカ用液晶マスクと してアクテイブマトリックス駆動方法を採用する ことができ、高コントラスト、高精細、高速刻印



が可能になる。

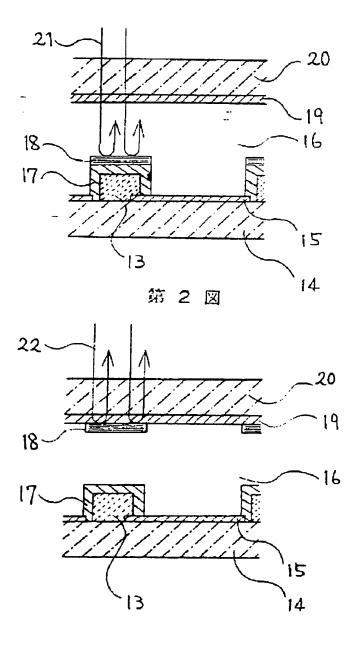
4. 図面の簡単な説明

第1回は本考案の一実施例の断面図、第2図は本考案の第二の実施例の断面図、第3図は本考案の第三の実施例を示す平面図、第4図は本考案の系統図である。

1 …パルスレーザ、4 …被晶マスク、13 … スイ ツチ素子、16 …被晶、18 … レーザ反射層。

代理人 弁理士 小川勝男





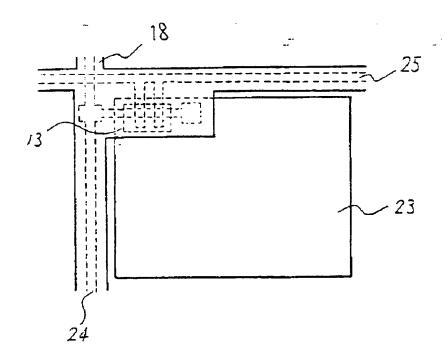
1232

実開1-1651

代理人 小 川 勝 男



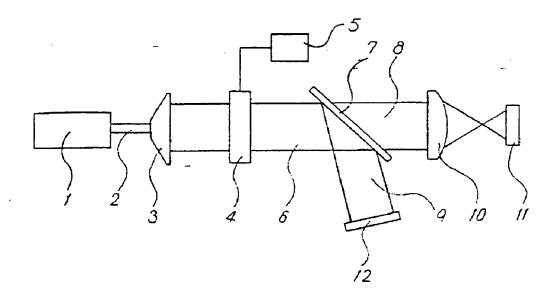
第 3 図



1233

実開1-165184

代祖人 小 川 勝 男



1234

(東野) (1977) 川 (勝) 男 代型人 小

U.S. Patent Application S.N. 09/927,547 Your Ref.: 829-583

(Translation)

Japanese Laid-Open Utility Model Publication No. 1-165184

Laid-open publication date: November 17, 1989
Title of the Invention: Laser marker
Application No. 63-62158
Filing date: May 13, 1988
Inventors: M. YANO et al.
Applicant: Hitachi, Ltd.

Specification

1. Title of the Invention: Laser Marker

2. Claims

1. A laser marker, comprising: a transmissive liquid crystal cell having pattern information of a mark to be impressed provided externally; means for irradiating the transmissive liquid crystal cell with linear-polarized laser light which is emitted from a laser source having a wavelength range from visible light wavelength to near infrared light wavelength; means for forcibly cooling the transmissive liquid crystal cell; and an optical system for forming an image of the laser light transmitted through the transmissive liquid crystal cell on a surface to be processed,

wherein a two-terminal non-linear device or a threeterminal active device is used for driving the transmissive liquid crystal cell, and the transmissive liquid crystal cell has a laser light reflective film formed on the side of at least a laser irradiation surface f each of the devices.

U.S. Patent Application S.N. 09/927,547 Your Ref.: 829-583

- 2. A laser marker according to claim 1, wherein the transmissive liquid crystal cell has a laser light reflective film formed on the side of a laser irradiation surface of at least one of the two-terminal non-linear device, the three-terminal active device, a scanning line and a signal line for transferring a potential or a signal to each of the devices.
- 3. A laser marker according to claim 1, wherein the transmissive liquid crystal cell has a laser light reflective film in an area other than a liquid crystal operating region.
- 4. A laser marker according to claim 1, wherein the laser light reflective film is formed of a metal thin film or a multi-layer dielectric layer.
- 3. Detailed Description of the Invention [Field of the Invention]

The present invention relates to a one-shot laser marker using a pulse laser, and in particular to a liquid crystal mask marker capable of changing the content to be impressed for each shot.

[Prior Art]

Use of a transmissive liquid crystal cell for a pattern mask section for impression of a laser marker is described in Japanese Laid-Open Publication Nos. 56-38888, 60-174671, and 62-127710. None of the publications refer to a driving method of the liquid crystal cell.

[Probl ms to be Solved by the Invention]

The above-mentioned prior art does not c nsider reduction in contrast cause by the crosstalk phenomenon

U.S. Patent Application S.N. 09/927,547
Your Ref.: 829-583

which occurs to a non-selected pixel during the operation of the liquid crystal cell, and thus there is a limit in increasing the number of pixels for the purpose of performing high precision impression. There is another problem in that the liquid crystal temperature was changed by laser irradiation, which promotes the crosstalk phenomenon.

In a general liquid crystal display, an active matrix system using active devices represented by thin film transistors is used in order to solve the problem of the crosstalk phenomenon and to realize high precision images. Since the transistor section is damaged by the laser light, the active matrix system is not used as it is.

An objective of the present invention is to provide a laser marker which eliminates the crosstalk phenomenon and realizes high contrast impression.

[Means for Solving the Problems]

The above-described objective is realized by applying an active matrix driving system usable as a liquid crystal mask for a laser marker which is adapted to protect a two-terminal device or a three-terminal passive device provided for each pixel of the liquid crystal cell against the laser light.

[Function]

In a laser marker according to the present invention, devices for driving each pixel of the liquid crystal cell are not irradiated with laser light as described above. Therefore, the temp rature ris of each device is suppr ssed, and thus the devices are not destroyed. Therefore, a liquid crystal mask which can utilize the advantages of the active

U.S. Pat nt Application S.N. 09/927,547 Your Ref.: 829-583

matrix driving system which has been developed for general displays can be realized.

[Examples]

Hereinafter, one example of the present invention will be described with reference to Figures 1 and 4.

In Figure 4, reference numeral 1 represents a pulse laser having an oscillating wavelength in the range from visible light wavelength to near infrared wavelength. Such a pulse laser is represented by a YAG laser. Linear-polarized laser light 2 which is emitted by this pulse laser (hereinafter, referred to as "P polarization") is enlarged by an expander 3 formed of a combination of concave and convex cylindrical lenses, and then is directed to a liquid crystal mask 4.

The liquid crystal mask 4 is operated by a driving and controlling section 5, and includes a cooling section (not shown) for allowing the heat generated at the time of laser irradiation to be expelled.

Laser light 6 which has been transmitted through the liquid crystal mask 4 is spilt, by a beam splitter 7, into P-polarized laser light 8 representing pattern information to be impressed and laser light 9 for non-impression. The P-polarized laser light 8 is formed into an image on a surface to be processed 11 by a focusing lens optical system 10. the laser light 9 for non-impression is absorbed by an absorber 12.

A structure of the liquid crystal mask 4 will be described with reference to Figure 1. A switching device 13 for driving th liquid crystal on a pixel-by-pixel basis is

U.S. Patent Application S.N. 09/927,547 Your Ref.: 829-583

formed on a lower glass substrate 14, and controls the potential of a lower transparent electrode 15. A protective film 17 is formed on the side of a liquid crystal 16 of the switching device 13. A laser reflective layer 18 is provided on the protective film 17. An upper glass substrate 20 having an upper transparent electrode 19 is provided, such that the liquid crystal 16 is held between the upper transparent electrode 19 and the lower transparent electrode 15.

According to this example, the laser light directed to the switching device 13 can be reflected by the laser reflective layer 18 as shown with arrows 21. Even where the liquid crystal mask 4 is exposed to the laser light 2, the switching device 13 is not damaged and thus can provide a stable operation.

A second example of the present invention will be described with reference to Figure 2. In this example, the laser reflective layer 18 is provided on the side of the upper glass substrate 20.

According to this example, reflected laser light 22 is not transmitted through the liquid crystal cell 16. Therefore, deterioration of liquid crystal by the laser light can be minimized, which is effective for extending the life of the liquid crystal mask 4. In this example, the upper glass substrate 20, the upper transparent electrode 19, and the laser reflective layer 18 are formed in this order, but the same effect is provided even when the upper transparent electrode 19 and the laser reflective layer 18 are formed in the posite ord r.

U.S. Patent Application S.N. 09/927,547 Your Ref.: 829-583

A third example of the present invention will be described with reference to Figure 3. In the state where a switching device 13 connected to a signal line 24 and a gate line 25 is provided for a pixel electrode 23 which is formed of a transparent electrode, the laser reflective layer 18 is provided so as to cover the lines other than the pixel electrode 23 and the switching device 13. The laser reflective layer 18 may be provided either on the side of the lower glass substrate 4 having the switching device 13 thereon or on the side of the upper glass substrate 20.

According to this example, the area of the laser reflective layer 18 can be sufficiently large. Therefore, the liquid crystal mask can be produced at low cost and is not likely to be influenced by the positional offset of the upper and lower glass substrates.

The laser reflective layer is determined by the laser oscillating wavelength used. In the case where the wavelength of 1.06 μ m is used, Ag and Au are suitable for a metal thin film. A high reflectance is also obtained by use of a dielectric multi-layer film.

In the above examples, a switching device represented by a thin film transistor, i.e., a three-terminal active device is used. The same effect is provided when a twoterminal non-linear device such as a diode or the like is used.

[Effect of the Invention]

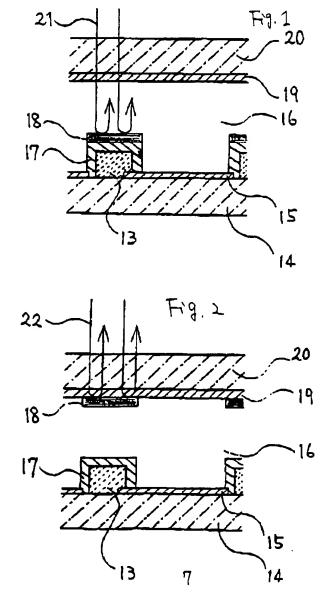
According to the present invention, an active matrix driving method can be adopted for a liquid crystal mask for a laser marker. Thus, high contrast, high precision, and high speed impression are realized.

U.S. Patent Application S.N. 09/927,547 Your R f.: 829-583

4. Brief Description of the Drawings

Figure 1 is a cross-sectional view of one example of the present invention; Figure 2 is a cross-sectional view of a second example of the present invention; Figure 3 is a plan view of a third example of the present invention; and Figure 4 is a systematic view of the present invention.

1 ... pulse laser; 4 ... liquid crystal mask; 13 ... switching device; 16 ... liquid crystal; 18 ... laser reflective layer



U.S. Pat nt Application S.N. 09/927,547 Your Ref.: 829-583

